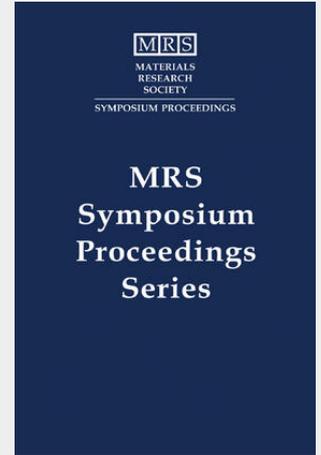


Lucovsky / Ibbotson / Hess

## Characterization of Plasma-Enhanced CVD Processes: Volume 165

---



**41,50 €**

38,79 € (zzgl. MwSt.)

*Lieferfrist: bis zu 10 Tage*

---

**Artikelnummer:** 9781558990531

**Medium:** Buch

**ISBN:** 978-1-55899-053-1

**Verlag:** Cambridge University Press

**Erscheinungstermin:** 05.09.1990

**Sprache(n):** Englisch

**Auflage:** Erscheinungsjahr 1990

**Serie:** MRS Proceedings

**Produktform:** Gebunden

**Gewicht:** 612 g

**Seiten:** 270

**Format (B x H):** 152 x 231 mm

